

Kalottenschleifgerät Kalottchen L

Artikel-Nr. 33401

In der Produktion und Entwicklung von dünnen Schichten mit PVD-Technologie (Physical Vapour Deposition) gehört die Ermittlung der Schichtdicke zu den wichtigsten Messverfahren.

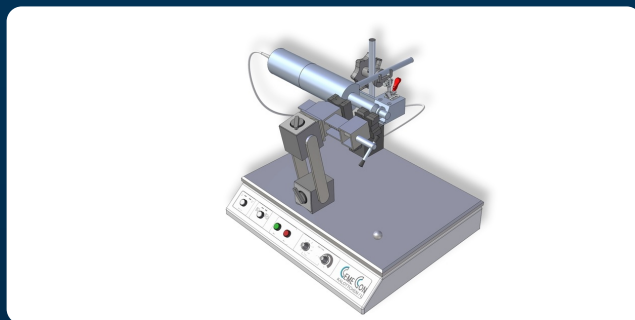
Das Kalottenschleifgerät Kalottchen L:

- wird eingesetzt zur Ermittlung von Schichtdicken und Schichtraten
- benutzt eine breite Projektion der Schichtdicke, die auch mit Mikroskopen geringer Vergrößerung ($V_{\min}=50$) vermessen werden kann
- misst Schichtdicken zwischen 0,1 und 30µm

Kontakt

+49 2405 44 70 122

coatingtechnology@cemecon.de



Technische Daten

Beschichtungstechnologie	PVD HIPIMS
Nettogewicht	24,2 kg
Abmessungen (LxBxH)	350 x 425 x 300 mm
Prüfverfahren	PVD-Schichtdicke
Beschichtungsablauf	Nachbehandlung
Typ	L
Prozessschritt	Qualitätskontrolle
Strombereich	Spannungsnennwert 100 240VAC Eingangsspannung von 85 264 VAC bei 350mA Frequenzbereich 47 63Hz Output 24V, 2,5A

Zum Schleifen der Schicht wird eine gehärtete Stahlkugel auf der beschichteten Substratoberfläche gedreht. Da viele Schichten härter sind als die verwendete Stahlkugel wird zwischen Schicht und der Stahlkugel zusätzlich Diamantsuspension über eine Pipette eingebracht.

CemeCon bietet mit dem Kalottenschleifgerät Kalottchen L die Möglichkeit, den vielfältigen Anwendungen in der Schichtproduktion und -auswertung gerecht zu werden. Das Kalottenschleifgerät „Kalottchen L“ eignet sich hervorragend für die schnelle und einfache Schichtdickenbestimmung von PVD-Schichten.

Lieferumfang:

- Kalottchen L Kalottenschleifgerät
- Diamant-Suspension für Kalottchen
- Kugel \varnothing 20,0mm / Klasse 3
- Schnellspannaufnahme für Standardmessstifte
- Spannbackenaufnahme für Teile bis 50mm Breite/Durchmesser
- Magnetaufnahme für flache Teile aus Stahl (z.B. Sägeblätter)
- Spannplatte 300 x 400mm für variablen Messaufbau
- Präzisionsspindellagerung mit 80 mm Ausladung
- Analoge und diskrete Timerfunktion 5 Sekunden bis 3 Minuten
- Drehrichtungswechsel